PURGE TYPE LIQUID LEVEL INDICATOR

Patent Number:

JP63191026

Publication date:

1988-08-08

Inventor(s):

IMAI TETSUO

Applicant(s):

TOSHIBA CORP

Requested Patent:

☐ JP63191026

Application Number: JP19870021766 19870203

Priority Number(s):

IPC Classification: G01F23/14

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To eliminate possibility of measuring errors, by cleaning the tip of a dip tube detecting the start of clogging the tip thereof to prevent the clogging of the tip opening thereof.

CONSTITUTION: A microphone 10 collects a sound generated when bubbles 9 separate from the tip of a dip tube 3a to be converted into an electrical signal. The electrical signal is applied to a Fourier transform device 13 through an amplifier 11 and a waveform memory 12 to perform a frequency analysis. As salt is deposited, adhering to the tip of the dip tube 3a, a change is caused in the frequency spectrum and detected with a comparator 14. When the deposition of the salt is detected, an alarm is generated or a cleaning liquid is supplied to the dip tube 3a to dissolve away the salt deposited adhering to the tip thereof.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-191026

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)8月8日

G 01 F 23/14

7355-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

パージ式液面計

②特 願 昭62-21766

❷出 願 昭62(1987)2月3日

砂発 明 者 今 井

哲夫

東京都港区芝浦1丁目1番1号 株式会社東芝本社事務所

内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

邳代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明細醬

1. 発明の名称

パージ式被面計

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

【発明の目的】

(産業上の利用分野)

本発明は、原子力発電所の廃液処理施設、核燃料再処理工場等の液体貯蔵容器内の液面、液体密度等を測定するに適したパージ式液面計に係る。

(従来の技術)

第3回は世来のパージ式被面計を示す。この図において、容器1内には溶液2が収容され、溶液が常のデイツプチューブ3aの先端が常時没流されている。また、短い方のディップ方の溶液とプラの先端は、常時容器1内の溶液とプラの空間に位置させられている。なお、各ディップチの立つブ3a、3bには、圧縮空気が低いる。なか、6bを介になる。なか、6bを介になる。なか、6bを介になる。なか、6bを介になる。なか、6bを介になる。なか、6bを介になる。なか、6bを介になる。とないではディップチューブ3a、3bの圧力差を測定する差圧計を示す。

ディップチューブ 3 a は溶液中に関口し、ディップチューブ 3 b は気中に関口しているから、 差圧計 7 により得られた差圧 Δ P は次式により引さ

れる.

 $\Delta P = \rho g h$

ただし、 p:被測定溶液の密度

8: 重力の加速度

(発明が解決しようとする問題点)

提供することを目的としている。

(問題点を解決するための手段)

本発明のパージ式液面計は、先端を容器内の溶 被中に没漬させた第1のディップチューブおよび 前記容器内の空間に先端を開放させた第2のディ ツプチューブのそれぞれに空気を流し、前紀成1 第2のディップチューブの差圧に基づき溶液の液 面を測定するものにおいて、前記第1のチューブ にチユーブ内の音を収集するように取り付けたマ イクロフオンと、このマイクロフオンの出力倡导 を増巾する増巾器と、増巾された信号を一定時間 分または一周期分記憶する波形記憶器と、記憶し た伯号をフーリエ変換して周波数スペクトルを出 力するフーリエ変換器と、前記周波改スペクトル と初期の正常時の周波数スペクトルとを比較して 前記第1のデイツプチューブ先端の閉塞開始を検 知するスペクトル比较器とを有することを特徴と する.

(作用)

上記解成の本発明パージ式液面計においては、

となるに至る。、お、前記各図中りは気泡を示す。

バブリングによる前記のようなディップチューブ先端間口の閉路作用を防止するため、パージ空気を加湿することとか、塩が析出しても先端に付着しないようにディップチューブ内面をプラスチックでコーティングすることとかが提案されている。

しかしながら、核燃料再処理工場等で使用されるパージ式被面計のデイツプチューブの材質としては、耐放射性、耐酸性、耐有機溶媒性が要求されるため、析出塩付着防止コーテイング閉して使用し得る適当な材料がない。

また、パージ空気に加湿しても塩の折出防止にそれ程効果はない。

本発明は上記の事情に基づきなされたもので、パージ式被面計のデイツプチューブ先端の閉塞作用の開始を検知し、閉塞作用の進行前にデイツプチューブ先端を洗浄し、折出塩を除去して、測定誤差の発生を未然に防止し得るパージ式被而計を

第1のデイツプチューブの閉窓の開始によるチューブ先端のパブリングの音響の変化を検知し、これによりデイツプチューブ先端の閉窓開始の警報を発生させるか、第1のデイツプチューブに洗浄水を注入し、チューブ先端の閉窓を未然に防止する。

(実施例)

生する.

上記標成の本発明パージ式被面計の作跡は次の 通りである。マイクロフオン10は先端を溶液中 に浸渍させたデイツプチューブ3aの内部の音響 を採取する。つまり、マイクロフオン10はデイ ツプチューブ3aの先端から気泡9が離れる時の 音を収集し、これを電気倡号に変換する。

この電気信号は増巾器11において増巾され、 波形記憶器12に送られる。波形記憶器12が電 気信号の一定時間分または一周期分を記憶した後、 フーリエ変換器13がフーリエ変換を行い前記収 集音の周波数解析を行い、周波数スペクトルを求める。

スペクトル比較器 1 4 は、前記周波数解析の結果の周波数スペクトルと、予め入力されている平常時(デイツプチューブ 3 a の先端に塩の析出がない場合)の周波数スペクトルとを比较する。ディツプチューブ 3 a の先端に塩が析出付着すれば、前記先端の開口が狭まり周波数スペクトルには何等かの変化を生じるので、前記比较器 1 4 による

上記から明らかなように本発明のパージ式被面計においては、デイツプチユーブ先端の閉窓開始を検知してチューブ先端を洗浄し、先端関口の閉塞を未然に防止することができるから、計測の信頼性を向上さめることができる。従って、誤った被面信号による運転誤操作をすることがないので、プラント運転を的確に行うことができる。

さらに、 誤った被面信号に基づく選転停止がな くなるので、 プラントの可助率が向上される。

また、本発明のパージ式液面計を核物質の処理 施設で使用すれば、液面の計測が常時正確になさ れるので、核物質の計量管理が著しく容易となる。 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明一実施例の模式図、第2 図 A ~ D は本発明の原理を説明するための線図、第3 図は従来のパージ式被面計の模式図、第4 図はその一部を拡大して示す断面図である。

(以下余白)。

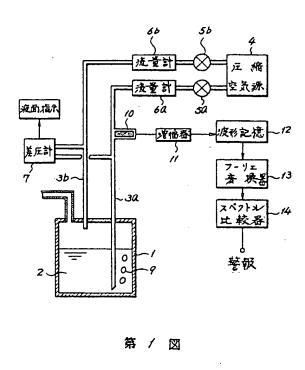
比較によつて前に先端における塩の析出の開始を 検知することができる。

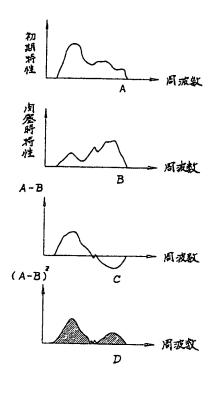
上記のようにして折出の開始が検知された場合には、聲報を発生させるか、図示しない洗浄液注入機構を作動させて、デインプチューブ3 a に洗浄液を供給して先端に折出付着した塩を溶解、除去する。

第2図A~Dは前記電気信号の周波数スペクトルの例を示している。第2図Aは初期すなわち平常時の周波数スペクトル、Bは閉窓開始時の周波数スペクトルA-Bの線図、Dは(A-B)*の線図をそれぞれ示している。前記の賢報の発生または洗浄水の注入は、第2図Bの閉窓開始を検知してなされるものである。実際には第2図Cの如くA-Bを求め、その値について2乗積分を計算(第2図Dに示す(A-B)*の下方の面積)し、これが予め定めたー定値より大となつたときに登報を発生させるか、洗浄水の注入を行わせる。

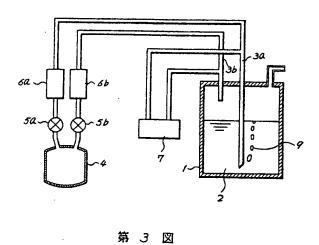
[発明の効果]

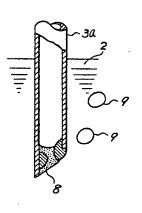
1 … … 容器 2 … … 溶液 3 a 、 3 b … … ディップチューブ 4 … … 圧縮空気源 5 a 、 5 b … … 流量調整井 6 a 、 6 b … … 流量計 7 … … 差圧計 8 … … 塩塊 9 … … 気泡 10 … … マイクロフオン 11 … … 増巾器 12 … … 波形記憶器 13 … … フーリエ変換器 14 … … スペクトル比較器





第 2 図





第 4 図